

문 의	특허심사기획국 특허심사제도과	과 장 김지수 사무관 한주철	042-481-5400
	2015년 8월 28일(금) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 8월 27일(목) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

국제 특허품질 향상을 위한 한·미 특허협력 시작

- 2015년 9월 1일 한·미 ‘특허 공동심사 제도(CSP, Collaborative Search Program)’ 시행 -

- 자동차 범퍼 생산업체 韓대표는 2010년 A, B 국가에 다기능성 범퍼 발명에 대한 특허를 출원하였다. 2011년 A 국가에서 특허를 받았으나, B 국가에서는 동일한 발명이 존재한다는 이유로 특허를 받지 못했다.
 - 韓대표는 담당 변리사로부터 B 국가에서 특허를 거절할 때 사용한 동일한 발명으로 인해 A 국가에서도 특허가 무효될 가능성이 있다는 설명을 듣고 당혹감을 감출 수 없었다.
- 특허청(청장 최동규)은 2015년 9월1일부터 한·미 특허 공동심사 제도를 시행한다고 밝혔다.
- 특허 공동심사 제도는 특허인정 여부 판단에 결정적 요소인 선행기술 문헌을 양국 간에 공유하고 이를 토대로 빠르게 심사해 주는 것으로,
 - 양국의 조사결과를 사전에 공유하여 심사함으로써 특허권의 법적 안정성을 향상시킬 수 있고, 해당 신청 건에 대한 우선 심사로 양국에서 조기에 특허권 취득이 가능하다.

- 또한, 한국과 미국에 동일한 발명을 특허출원한 출원인의 신청을 전제조건으로 하며, 특허품질 향상을 위해 2013년 특허관련 국제회의에서 한국이 최초로 제안한 제도이다.

□ 특허, 미국은 전 세계 최대 특허시장이자 국내 기업을 대상으로 한 특허분쟁이 가장 빈번한 국가라는 점에서 특허 공동심사의 역할이 기대되며, 최대 4천 불의 미국 우선심사 신청료가 면제되어 국내 기업의 미국특허 취득 시간과 비용 부담이 줄어들 전망이다.

* '07~'12년 기준 국내 기업의 국제 특허분쟁 건수: 미국: 709건, 일본 152건, 독일 65건, 대만 45건, 스웨덴 23건, 영국 18건, 캐나다 15건 순 (출처: 특허청)

□ 장완호 특허심사기획국장은 “특허청은 종합적인 특허품질 향상 대책을 마련하여 추진하고 있으며, 이 일환으로 국제적으로 쉽게 무효되지 않는 강한 특허를 부여하는 한-미 특허 공동심사 제도를 시행한다”며 “앞으로 중국, 유럽, 일본 등 국내 기업이 필요로 하는 국가로 확대되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

□ 자세한 내용은 특허청 홈페이지 www.kipo.go.kr(한국), www.uspto.gov(미국)에 개설된 특허 공동심사 웹페이지를 통해 알 수 있으며, 관련 문의는 특허청 특허심사제도과(042-481-5400)로 하면 된다.

붙임 1

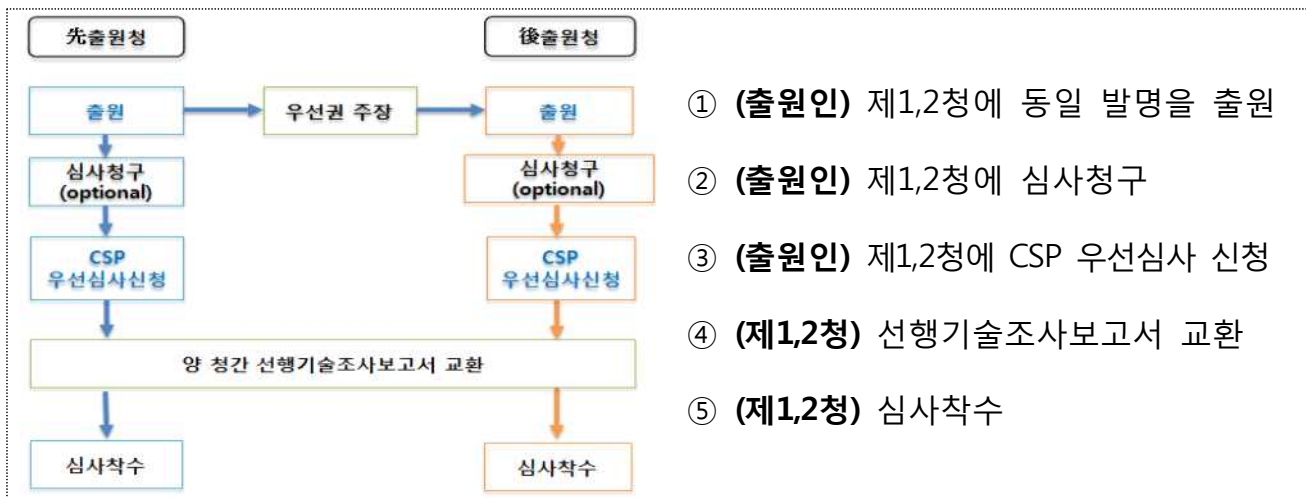
특허 공동심사 제도(CSP, Collaborative Search Program) 개요

가. 추진배경

- 여러 국가에 출원된 동일한 발명에 대하여, 한 국가는 특허를 부여하였음에도 다른 국가는 특허를 거절하는 일이 발생
 - 한국 특허청이 최초로 CSP를 특허청간 심사협력 과제로 제안

나. CSP 개요

- (개념) 출원인이 신청하는 경우에, 양청은 선행기술조사보고서를 상호 교환하여 심사착수時 활용
- (심사절차)



다. CSP 시행에 따른 기대효과

- 특허청간 심사 견해를 사전에 공유하는 실질적인 업무협력을 통해, 특허권의 안정성 개선
- CSP 시행청이 확대되는 경우, 미국, 중국 등 주요 수출국으로 진출한 국내기업의 조기 특허 취득 기대

라. 추진일정

- (~'15.8월) '15.9월 한-미 CSP 시행을 목표로 관련 인프라 구축
- ('15.9월) '15.9월 한-미 CSP 시행
- (지속) 중국, 유럽 등과 CSP 시행 추진 중

‘특허 공동심사 제도’ 웹페이지 예시(국문, 영문)

(국문) http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=80791&catmenu=m06_02_16

(영문) http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=100017&catmenu=ek02_02_04

HOME | 사이트맵 | ENGLISH

특허청

지식재산의 창조경제에 기여

정보공개
열린마당
정보마당
정책마당
특허마당
특허참조개

주요제도

출원등록인원제도

특허심판사제도

- 국립연구 개발제도
- 생명과학과 특허
- 서울특구 제출제도
- 미생물 기탁제도
- 혁신적 중소기업(중소벤처) 출원제도
- 우선심사제도
- 특허심사하이웨이
- 실용신안 장장점구
- 명명방법(BM) 특허
- IT 표준화
- IT 특허분쟁
- 컴퓨터관련 발명
- 공차외주상 제도

특허심판사제도

특허청간 공동심사 프로그램 (CSP, Collaborative Search Program)

| 특허청에서는 제도개선 사항을 검토, 추진하여 이용자의 편의증진을 위해 노력하고 있습니다.

개념

두 나라에 동일한 발명이 출원된 경우, 출원인의 신청에 의해 해당 국가의 심사관들이 선행기술문헌 정보를 공유하고 일사에 활동

```

graph TD
    KPO[한국특허청] -- "선행기술문헌 정보" --> USPTO[미국특허청]
    USPTO -- "선행기술문헌 정보" --> KPO
    KPO <-->| "우선심사" | CSP[CSP]
    USPTO <-->| "우선심사" | CSP
            
```

기대 효과

- 선행기술문헌 정보를 공유하여 심사품질 및 심사결과와 일관성 향상
- 빠르게 실사에 주어 양 국가에서 조기에 특허 취득 가능

한-미 CSP ('15.9.1.-)

신청 시기

- '15.9.1.부터 연간 사범사업 후 정기 사범, 다만 사범사업 기간 중 CSP 신청건수 총계가 400건을 초과한 경우 신청 제한 가능

신청 요건

- 한국 및 미국 출원의 최우선일 동일(자세한 사항은 한-미 CSP 신청서 참조)
- 최우선일이 2015년 3월 16일 또는 그 이후일 경우

HOME | SITE MAP | CONTACT US | KOREAN | RELATED SITES

Search

About KIPO KIPO's Activities Patents & Utility Models Trademarks & Designs PCT Service Public Relations Reference Material

[Commissioner](#) | [KIPO's History](#) | [Organization](#) | [Vision & Goals](#) | [KIPO Logo & Characters](#) | [Inventors Hall of Fame](#) | [Visit KIPO](#) | [Contact Us](#)

KIPO's Activities

IP Examination

- Overview
- IP Policies
- Examination Quality Control

International Affairs

- Bilateral & Multilateral Cooperation
- IP5 Cooperation
- Patent Prosecution Highway

Training & Education

- Overview
- International Courses
- IP e-Learning

IP & Development

- Korea Funds-in-Trust
- Appropriate Technology
- DB on AT
- One Village One Brand
- FAQ

IP Office Automation

Home | KIPO's Activities | International Affairs | CSP
print

Collaborative Search Program(CSP)

Overview

If same inventions are filed in Korea and the U.S. respectively, examiners in both countries may share information of prior art and use it by request of applicant.

```

graph TD
    KPO[한국특허청] -- "Prior Art Documents" --> USPTO[미국특허청]
    USPTO -- "Prior Art Documents" --> KPO
    KPO <-->| "Expedited Examination" | CSP[CSP]
    USPTO <-->| "Expedited Examination" | CSP
            
```

Effect

To improve quality of examination and to promote consistent outcomes by sharing information of prior art

To acquire patent early in both countries through rapid examination

KIPO-USPTO CSP (Sep. 1. 2015~)

Period for request

The CSP will be formally implemented after 2-year- pilot project starting from September. 1. 2015. If the number of requests of CSP is over 400 during the period of pilot project, it can be limited.

Contact Information

Patent System Administration Division

Tel : 82-42-481-5400

Fax : 82-42-472-4743

E-mail : ipusdor@kipo.go.kr